This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

Title: Thin layer EL panel

JP-A 63-146398

Publication date: 1988-06-18

Japanese Patent Application No. 61-291522

Filed on December 9, 1986

Inventor(s): MIWA KAZUNORI (JP) Applicant(s):: NISSAN MOTOR (JP)

IPC Classification: H01J1/62 EC Classification: H05B33/22

Equivalents: US4877968 (1989-10-31)

US Application Number: US19870130191 19871208

Abstract		

The dielectric layers which sandwich the fluorescent layer therebetween are formed of amorphous SiYON or SiYAl ON. These layers exhibit improved adhesive characteristics and attenuate interlayer separation during production and under prolonged voltage impression.

⑯ 日本 国特許庁(JP)

⑩特許出顧公開`

四公開特許公報(A)

昭63-146398

⑤Int_Cl.⁴
H 05 B 33/22

識別記号

庁内整理番号 6744-3K 43公開 昭和63年(1988) 6月18日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

Ø発明の名称 | 薄膜ELパネル

②特 頭 昭61-291522

❷出 願 昭61(1986)12月9日

@発 明 者 三 輪 一 典

神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日産自動車株式会社

内

②出 顋 人 日産自動車株式会社

神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地

郊代 理 人 弁理士 鈴木 弘男

明 組 書

1. 発明の名称

1

慈膜 E L パネル

2. 特許請求の範囲

透明基板上に強光体膜を設定体膜で挟持するように形成して成る薄膜をしパネルにおいて、前記跳電体膜をSiYON (シリコン・イットリウム・オキシナイトライド) またはSiYA 2 ON (シリコン・イットリウム・アルミニウム・オキシナイトライド) 膜で構成したことを特徴とする薄膜をLパネル。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

木苑明は趙殷ELパネルに関する。

(従来技術)

稿限Eしパネルは部形軽量で表示が鮮明な自発 光楽子であり、大面積が容易に得られ、画像の機 躯化が容易にできるので高品位画像が実現できる など、多くの利点を有するため、今後表示装置に 益々広く利用される傾向がある。

このような従来の慈膜ELパネルにあっては、水や不純物が外部から侵入するのを防ぐため誘電体膜3や5にブロック効果の高い SiaNa膜を用いる必要があったが、 SiaNa膜は他の慈膜ELパネルを作製するプロセスの途中で種膜間で到離したり、完成後の種膜

ELバネルに電圧を印加して長時間発光させると 筋膜間で剝離が起って発光表示ができなくなると いう問題があった。したがって従来は SizNa膜中 にSiO2を混入させたSiON膜を誘電体膜に用いるこ とによって他の移膜との付着力を強くする試みが なされている(たとえば特別昭 5 2 - 1 2 9 2 9 6)。しかしSiON膜はSiO2の混入率を増すと誘電 率が低下し、その結果駆動電圧が上昇するため SiO2の混入率を余り増やすことができず、結果的 に十分な付着力を持たせるには至っていない。

本発明は上記の点にかんがみてなされたもので、薄限ELパネルの薄膜間剝離を起さず製造上の歩間りを向上することを目的とし、この目的を達成するために、発光用強光体膜を挟持する誘電体膜として、誘電率が比較的高く且つ他の薄膜との付着力が強くしかも内部ストレスの小さなSiYON(シリコン・イットリウム・オキシナイトライド)膜またはSiYALON(シリコン・イットリウム・アルミニウム・オキシナイトライド)膜を用

(発明の目的および構成)

処理(500℃前後)が必要である。次に作製プロセスの一部を示すが、その最終プロセスでの熱 処理がそれである。

)

従来例の構造では膜内の熱応力が高まる上に、 Si_2N_0 と他の薄膜との付着力が弱いために熱処理によって層間剝離が生ずることがある。膜内の応力 σ_f は

また添字 f 、 s は b 酸と 基板を 表わしている。 σ in は b 酸の B 成時またはアニールによる 体積変化によって 加えられる 応力で 真性 応力と呼ばれ いたものである。

(实施例)

以下水発明を図面に基づいて説明する。

第1図は木発明による類膜をしパネルの一変施例を示しており、ガラス基板1上には従来例と同様に前面透明電極2を形成し、この上SiYON(シリコン・イットリウム・オキシナイトライド)からなる第1額電体膜7を形成する。 SiYON膜は Sian 4 粉体を混合して成型したターゲットを用いたスパッタリングなどによって形成することができる。この上には微量のMnを合むできる。この上には微量のMnを合むできる。この上には微量のMnを合むできる。この上には微量のMnを合むできる。ができる。第1點電体膜7と同じ SiYON膜より成る第2器電体膜8と、A2な質ので表となりに変している。第1200度は第120である。第120では、120では、120である。120では、12

ところで本発明による上記構造の薄膜E L パネルの作製に当っては、その作製過程で蛍光体膜 4 の結晶性を向上させて発光輝度を上げるための熱

る.

次の表は各薄膜の熟膨張係数と弾性定数を示し たものである。

材料	热膨强係数	ヤング部		ボアソン比	誘導率
	(10 ⁻⁵ /°C)				
2 n S	6.2	5		0.20	_
ガラス基板	5.0	6.9			<u>.</u>
(衛珪酸ガ	ラス)				
SisN.	2.5~3	3 7		0.2	7
Y 2 O 3	8	~10	~	0.2	1 Z
SiO.	0.5	7.4		0.16	3.5
AlgOs	8.4	4 6	~	0.2	10

表から明らかなように、ZnS とガラス板の熱膨 張係数は近いもののSiaNa はそれらの半分の値で あり、ヤング事が高いために膜内の応力が高まり やすい。また SiaNa膜は真性応力の強い膜として 知られており、さらに他の薄膜との付着力が弱い ために層間側離を生じやすい。

ところで実験の結果SiaN4、Y2Oa、SiOz、AQ2Oa

の4つの化合物は任意の割合で混ざり合ったでモルファス薄膜を形成できることが判った。特にSiaN。、YaOaの混合物薄膜はプロセス中の熱ストレスに対して非常に安定しており、層間剝離を生ずることがない。これはSiaN。とYaOaを混合合ことが放い。これはSiaN。とYaOaを混合合ことが放いが対域され、さらに膜中に酸化物を取り込むことで付着が向上するためと関中に酸化物を取りでは、とびできる。 の組成比を持つアモルファス薄膜が作成可能であり、ガラス基板の熱膨張率に合わせて組成比を選ぶことができる。

また完成した確
膜ELパネルに電圧を印加して長時間発光させると
聴闘で剝離が発生して発光が不可能になることがある。この原因は次のように考えられる。外部から侵入した水分が電気化学反応により分解されてガスが発生し
薄膜間に著るする。このガスの圧力が
聴脚の付着を上回ったときに層間剝離が発生する。

第2回は加湿加温雰囲気(80℃,90%RH)、

もできる.

第3回は木発明による薄膜ELパネルの他の実施例を示す。

この実施例は第1図に示した実施例の第2調電体膜8と背面電極6の間に高抵抗率の第3調電体膜9を設けたものである。すなわちがラス基板1上に前面透明電極2と、Siyon またはSiyalonからなる第1調電体膜7と、微量の単心を含む2nS などからなる強光体膜4と、第1調電体膜タウンを対したよる第2調電体膜8とを順となっている。との第3調電体膜8を放置する。との第3調電体膜9の膜厚は100~3000~2000年間電極6を設層する。

この実施例では第1の実施例で示した効果に加えて第3誘電体膜9によって両電板2,6間を扱れる電流が減少するため、稍吸電力が減少するとともに、パネルの寿命を長くすることができ

無封止状態で電圧を印加したときの時間と故障率 との関係を示したものである。別様部位は従来 例、太実施例とも蛍光体膜と第2誘電体膜との間 である。従来例として示した構造のパネルに比 べ、この実施例に示した構造のパネルでは剝離界 **命が数10倍に伸びていることがわかる。これは** 第2詞電体膜5をSiYON 膜とすることによって当 光体膜4と第2詩電体膜5との間の付着力が向上 したためと考えられる。この場合SiとYの比率が Y/Si(モル比)>0.6となるとNaなどの不純 物や水に対するブロック性能が急激に低下するた めYとSiのモル比は0.01<Y/Si<0.6程 度がよい。さらにSiYON 膜に Al aOa を弱入さ せるとブロック性能を劣化させずに付着力を向 上させることができる。この場合A夂のモル比 は0、1%から10%が適当である。このような 膜(SiYA20N股)は、SisNa粉体とY20s粉体と Alios 粉体の混合物を焼結したターゲットを用 いたスパッタリングによって作成することができ る。SiYAQON膜は第1誘電体膜として用いること

& .

(発明の効果)

以上説明したように、本発明おいては、 強 光体膜の少なくとも一方の面に SiYON 膜または SiYA 2 ON膜からなる誘電体膜を配置した構成とし たため、製造部留りが向上するとともに寿命が大 幅に伸びるという効果があり、強光体膜の両面を 同様の構成にすることでその両方の効果が得られる。

本発明の実施例のように基板および各種膜の影響係数をそろえ段間の付着力を強化した種膜をした。 水ネルでは第2時電体膜形成後に熟処理するととができるため強光体膜、誘電体膜間の界面を知り、 化することができ、発光特性の経時変化(いを作めるエージング特性)のない種膜をしパネルを作成できる。また第1の実施例では背面電極蒸費のの 基板温度を高めることができるため背面電極の付着力が向上し、剝離による故障を低波できる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明による移膜ELパネルの第1の

特開昭63-146398(4)

実施例の断面構造図、第2図は木発明による薄膜 ELパネルの世圧印加時間に対する故障率を従来 例と比較して示すグラフ、第3図は木是明による 穂膜ELパネルの他の実施例の断面構造図、第4 図は従来の穂膜ELパネルの一例の断面構造図で ある。

1 … ガラス、2 … 前面透明電板、3、5 … 斜電体膜、6 … 背面電板、7、8 … 誘電体膜、9 … 第3 誘電体膜

特許出願人 日產自動車株式会社 代理人 弁理士 鈴 木 弘 男







